

Focus社 25周年キャンペーン！

Focus社 創立25周年を記念して、EFMキャンペーンを実施します。
(2015年12月のご注文分まで)

超高純度の原子層や多層薄膜の
成膜の為の電子衝撃型蒸着源



1. EFM3とEVC100のパッケージ 税抜価格:1,688,000円
2. EFM3とEVC300のパッケージ 税抜価格:1,851,000円
3. 現在お使いのNG-EFMからEVC300へのアップグレード
税抜価格:750,000円

この機会に、是非、お問い合わせください。

scientaomicron

シエンタ オミクロン株式会社
info-JP@ScientaOmicron.com